明細書

銅又は銅合金ターゲット/銅合金バッキングプレート組立体 技術分野

- [0001] 本発明は、マグネトロンスパッタリングターゲットに必要とされる特性を備えた銅又は 銅合金ターゲット/銅合金バッキングプレート組立体に関する。 背景技術
- [0002] 近年、半導体装置や各種電子機器等の薄膜の形成に、スパッタリングが使用されている。このスパッタリング法は周知のように、荷電粒子をターゲットに向けて照射し、その粒子衝撃力によりターゲットから粒子を叩き出して、これをターゲットに対向させた、例えばウエハ等の基板にターゲット材料から構成される物質を中心成分とする薄膜を形成する成膜方法である。

このスパッタリング成膜法に使用されるターゲットは通常、平板状又は円盤状の板 状を呈しているが、一般にこのターゲットはバッキングプレートに結合されている。

[0003] ターゲットはスパッタリング中に荷電粒子の大量の衝撃を受けるので、ターゲットの 温度が徐々に上昇してくる。

このため、ターゲットを冷却させる必要があり、多くはターゲットの裏面にアルミニウム合金、ステンレス鋼、無酸素鋼等の、熱伝導性の良い材料(バッキングプレート)をはんだ付け、拡散接合、圧着、アンカー効果を利用した接合等の手段により接合して、ターゲットーバッキングプレート組立体を形成する。

そして、このバッキングプレートを外部からの冷却手段を通じて冷却するために、同様に熱伝導性の良いクーリングプレート(冷却板)をさらに結合させて、ターゲットの熱を吸収するようにしている。

最近、スパッタリングがハイパワー化しており、高強度、高熱伝導性、高電気伝導性 を持つ銅合金がバッキングプレート材として広く使用されるようになってきた。またター ゲットとバッキングプレートの接合は、拡散接合法等により強固に接合されるケースが 増えてきている。

[0004] 従来技術を、次に紹介する。

スパッタリングターゲットを、ベリリウム銅合金製バッキングプレートに噛み合わせて接合する例(例えば、特許文献1参照)、アルミニウム合金ターゲット/Cu-1%Crバッキングプレート拡散接合する例がある(例えば、特許文献2参照)。

また、0.2%耐力が200MPa以上の銅合金バッキングプレート。例えば、Cu-0.7 ~ 1.2wt%Cr含有し、Al、Mg、S、K、Ca、Fe、Ni、As、Ag, Sb, Biから選択される成分の合計含有量が<math>1wt%以下の銅合金が紹介されている(例えば、特許文献3 参照)。

マグネトロンスパッタリングにおける渦電流に関しては、引用文献4〜6などを挙げる ことができる。

[0005] 特に、特許文献6には、マグネトロンスパッタリングにおいてマグネットの回転により 発生する渦電流が影響して膜のユニフォーミティを低下させることが記載されていて 、比抵抗が3. ΟμΩ・cm以上、強度150MPa以上のアルミニウム合金または銅合金 を使用することが示されている。

この中で、実施例には4. 9μ Ω ・cm、182MPaの工業用アルミニウム合金、7. 2 μ Ω ・cm (24%IACS)、320MPaの黄銅、比較例として、75MPaのAl-0. 5Cu、2 . 1μ Ω ・cm (82%IACS)、465MPaのCu-Crバッキングプレートが記載されている。

また、特許文献7には、Cuの純度が99.7%で、100〜3000重量ppm(0.01〜0.3wt%)の副元素を添加して、ターゲットとの熱圧着を防止するというバッキング材が提案されている。この場合の添加元素は極少量で、熱伝導性を重視したバッキングプレート材として提案されている。

特許文献1:米国特許第5269899号

特許文献2:特開平10-330929号公報

特許文献3:特開平11-236665号公報

特許文献4:特開平3-134170号公報

特許文献5:特開平10-195649号公報

特許文献6:特開2001-329362号公報

特許文献7:特開平1-180975号公報

[0006] しかし、上記のような従来型のバッキングプレートには問題がある。

具体的な例として、ダマシンプロセスによって形成される微細銅配線(例えば90、6 5nm配線ルール)が挙げられる。このプロセスでは、配線溝にタンタルや窒化タンタルなどのバリヤー膜を形成した後、シード層としての銅あるいは銅合金膜をスパッタ成膜することが行なわれるが、このような微細なシード層を形成するためには、よりハイパワースパッタによってスパッタ粒子のイオン化率を向上させて、成膜をコントロールしなければならない。

例えば、特許文献6の実施例に挙げられている黄銅バッキングプレートでは、十分な膜のユニフォーミティが得られない。また、比較例に挙げられているCu-Crバッキングプレートでは、渦電流によるマグネット回転問題によって、十分なユニフォーミティが得られないという問題があった。

上記特許文献に記載のバッキングプレートはいずれも適合せず、問題がある。詳しい説明については、後述する実施例と比較例に基づいて説明する。

発明の開示

発明が解決しようとする課題

[0007] 本発明は、銅又は銅合金スパッタリングターゲットに対して、耐渦電流特性とその他のマグネトロンスパッタリングターゲットに必要とされる特性をバランス良く両立させた 銅又は銅合金ターゲット/銅合金バッキングプレート組立体を提供することを課題とする。

課題を解決するための手段

[0008] 本発明は、

1)マグネトロンスパッタリングに使用する銅又は銅合金ターゲット/銅合金バッキング プレート組立体であって、銅合金バッキングプレートがBe:0.2~0.5wt%含有する 低ベリリウム銅合金又はNi:2~4wt%、Si0.3~0.9wt%を含有するCu-Ni-Si 合金若しくはCu-Ni-Si系合金であることを特徴とする銅又は銅合金ターゲット/銅 合金バッキングプレート組立体。

2) Cu-Ni-Si系合金バッキングプレートにおいて、Ni:2〜4wt%、Si0. 3〜0. 9wt%、Cr:0. 1〜0. 9wt%若しくはMg:0. 1〜0. 9wt%を含有するCu-Ni-Si系合

金であることを特徴とする1記載の銅又は銅合金ターゲット/銅合金バッキングプレート組立体。

- 3)マグネトロンスパッタリングに使用する銅又は銅合金ターゲット/銅合金バッキング プレート組立体であって、銅合金バッキングプレートが導電率35〜60%(IACS)、0 . 2%耐力400〜850MPaを備えていることを特徴とする銅又は銅合金ターゲット/ 銅合金バッキングプレート組立体。
- 4)マグネトロンスパッタリングに使用する銅又は銅合金ターゲット/銅合金バッキング プレート組立体であって、銅合金バッキングプレートが導電率35〜60%(IACS)、0 . 2%耐力400〜850MPaを備えていることを特徴とする1又は2記載の銅又は銅合 金ターゲット/銅合金バッキングプレート組立体。
- 5) 拡散接合された銅又は銅合金ターゲット/銅合金バッキングプレート組立体でであることを特徴とする1〜4のいずれかに記載の銅又は銅合金ターゲット/銅合金バッキングプレート組立体。
- 6)拡散接合温度が175〜450° Cであることを特徴とする請求項5記載の銅又は銅合金ターゲット/銅合金バッキングプレート組立体。

を提供するものである。

発明の効果

[0009] 本発明の銅合金バッキングプレートは、熱膨張係率が同程度である銅、銅合金(銅基合金)スパッタリングターゲットに対して拡散接合後の反りが少なく極めて有効である。また、耐渦電流特性とその他のマグネトロンスパッタリングターゲットに必要とされる特性をバランス良く両立させた銅又は銅合金ターゲット/銅合金バッキングプレート組立体を得ることができる。さらに、スパッタ膜のユニフォーミティも良好であるという優れた効果を有する。

発明を実施するための最良の形態

[0010] 本発明のマグネトロンスパッタリングに使用する銅又は銅合金ターゲット/銅合金 バッキングプレート組立体を構成する銅合金バッキングプレートは、Be:0.2~0.5 wt%含有する低ベリリウム銅合金又はNi:2~4wt%、Si0.3~0.9wt%を含有するCu-Ni-Si合金若しくはCu-Ni-Si系合金である。Cu-Ni-Si系合金としては、特 にNi:2~4wt%、Si0.3~0.9wt%、Cr:0.1~0.9wt%若しくはMg:0.1~0.9wt%を含有するCu-Ni-Si系合金が望ましい。

[0011] また、本発明のマグネトロンスパッタリングに使用する銅又は銅合金ターゲット/銅合金バッキングプレート組立体の銅合金バッキングプレートは、導電率35〜60%(IACS)、0.2%耐力400〜850MPaを備えていることが望ましい。なお、IACSは、標準軟銅(1.7241μΩ・cm)の導電率を100%としたものである。

上記Be:0.2~0.5wt%含有する低ベリリウム銅合金又はNi:2~4wt%、Si0.3~0.9wt%を含有するCu-Ni-Si合金若しくはCu-Ni-Si系合金は、いずれもこの条件を満足するバッキングプレート材である。銅合金製バッキングプレート材としては、上記導電率及び耐力を備えていれば、これら以外の副成分を添加した銅合金材を使用することもできる。

一般に、高比抵抗で高強度の銅合金が有効であると考えられる。しかし、比抵抗の高いものは(導電率の低いものは)渦電流を低減できるが、相対的に導電性と比例関係にある熱伝導性が低下してしまうので、導電率(%IACS)35〜60%が適しており、強度的には0.2%耐力400〜850MPaの銅合金バッキングプレートが最も適している。

[0012] 本発明の銅又は銅合金ターゲット/銅合金バッキングプレート組立体は拡散接合により緊密に結合するのが望ましい。特に、特に30kWを超えるようなハイパワースパッタでは、ターゲット/バッキングプレートの接合は、拡散接合によるのが最適である

インジウムなどの低融点ろう材ではスパッタリング中の発熱によって接合部が剥離してしまう。また銀ろうなどの高融点ろう材では、組織制御されたターゲットを変質させてしまうからである。

[0013] また、導電率と強度を最適に制御したバッキングプレート材を変質させない温度条件で拡散接合を行わなければならない。

拡散接合中や、拡散接合後のバッキングプレート材の変質は、接合界面での反応によって脆化部を形成して接合強度を低下させてしまう可能性がある。

接合時の上限温度は450°Cである。すなわち、拡散接合温度は175〜450°C

の範囲で行うことが望ましい。この範囲であれば、銅、銅合金(銅基合金)スパッタリングターゲットと銅合金バッキングプレート間で脆化反応が起こることはなく、バッキングプレートからの拡散によるターゲットの汚染もほとんどないからである。

実施例

- [0014] 以下、実施例および比較例に基づいて説明する。なお、本実施例はあくまで一例であり、この例のみに制限されるものではない。すなわち、本発明の技術思想に含まれる他の態様または変形を包含するものである。
- [0015] (実施例1-3及び比較例1-11)

実施例1-3及び比較例1-11に示すターゲット及びスパッタリング条件は、次の通りである。

ターゲット: 高純度銅(6N)、直径: φ350mm、厚さ:12mm ターゲット/バッキングプレート接合: 拡散接合450° C

合計厚さ:17mm

スパッタパワー:30kW

[0016] 実施例1-3及び比較例1-11に用いた銅材又は合金の種類(番号)及びその具体的な銅又は銅合金の成分組成の一覧を、表1に示す。なお、表1において、C18000、C18150は、CDA(銅開発協会)の番号を示す。その他、C7025(4桁の数字番号)等はJIS規格の番号を示す。また、マグネット回転数、回転変動、ユニフォーミティ及び評価を、表2に示す。また、実施例1-3及び比較例1-11の導電率及び0.2%耐力を、表3に示す。

表2に示すように、実施例1-3については、マグネット回転数、回転変動、ユニフォーミティがいずれも良好であり、総合評価は優又は良である。これに対し、比較例1-11は、通常のベリリウム銅とCu-Cr系銅合金が総合評価として可である以外は、ユニフォーミティ等が悪く、総合評価は不可である。

例えば、比較例2の黄銅は、導電率が低いので渦電流が低く、マグネットは良く回り変動は少ないが、熱伝導率が低いので、ターゲットの熱が高くなり、大きな歪みがターゲットとバッキングプレート間に作用する。この結果、ユニフォーミティが悪くなる。またバッキングプレートとしての強度も低いので、この歪みを押さえ込むこともできない。

[0017] また、比較例5及び6のりん青銅やアルミ青銅では、より渦電流が低く、磁場は良好に形成されるが、ターゲットの熱発散が悪すぎて、たとえバッキングプレートの強度が十分であっても、スパッタ速度が高くなり過ぎて、ライフを通じてユニフォーミティ変化が大きくて、適していない。

さらに、比較例10のCu-0.3wt%Ni及び比較例11のCu-0.2wt%Ni-0.1wt%Siは、微量元素を添加してバッキングプレートとターゲットとの熱圧着を防止するとともに、高熱伝導性を維持しようとしたものであるが、スパッタ中期から後期にかけてユニフォーミティが著しく悪くなるという結果になった。

また、表3に導電率と0.2%耐力の関係を示すが、本発明の銅合金バッキングプレートはいずれも良好な範囲に入っている。

このように、本発明の銅又は銅合金ターゲット/銅合金バッキングプレート組立体は、従来のそれに比べ優れていることが分かる。

[0018] [表1]

	銅又は銅合金の種類(番号)	銅又は銅合金の成分組成
実施例1	低ペリリウム銅(C17530)	Cu-2. 1% (Ni + Co) -0. 3%Be
実施例2	(C7025)	Cu-3%Ni-0.65%Si-0.15%Mg
実施例3	(C18000)	Cu-3%Ni-0.65%Si-0.15%Cr
比較例1	ベリリウム銅(C1720)	Cu-0. 2% (Ni + Co) -1. 9%Be
比較例 2	黄銅(C2600)	Cu-30%Zn
比較例3	無酸素銅(C1020)	99.96%以上Cu
比較例4	クロム銅	Cu-1.2%Cr
比較例 5	りん青銅(C5191)	Cu-6%Sn-0. 1%P
比較例 6	アルミ青銅 (C6161)	Cu-9%Al-4%Fe-1.5% (Ni+Mn)
比較例7	Cu-Fe系銅合金	Cu-2.3%Fe
比較例8	Cu-Zr系銅合金	Cu-0. 1%Zr
比較例 9	Cu-Cr-Zr系銅合金(C18150)	Cu-1.5%Cr-0.15%Zr
比較例10	Cu-Ni 系銅合金	Cu-0. 3wt%Ni
比較例11	Cu-Ni-Si系銅合金	Cu-0. 2wt%Ni-0. 1wt%Si

C18000, C18150は、CDA (銅開発協会) の番号を示す。

その他、C7025 (4桁の数字番号) 等はJIS規格の番号を示す。

[0019] [表2]

◎優、○良、△可、×不可

	マグネット回転数	回転	ユニフォ			評価
		変動		ーミティ		
	(黄銅を100%)	±%	(スパッ	(スパッ	(スパッ	
			夕初期)	タ中期)	夕後期)	
実施例 1	95	<0.5	0	0_	0	0
実施例2	95	<0.5	0	0	0	0
実施例3	96	<0.5	0	0	0	0
比較例1	101	<0.5	Δ	Δ	0	Δ
比較例2	100	<0.5	0	×	×	×
比較例3	87	⟨2.5	Δ	×	×	×
比較例4	91	<1.5	Δ	×	×	×
比較例 5	104	<0.5	×	Δ	0	×
比較例6	105	<0.5	×	Δ	0	×
比較例7	92	<1.5	Δ	×	×	×
比較例8	89	<1.5	Δ	Δ	Δ	Δ
比較例9	90	<1.5	Δ	Δ	×	×
比較例10	89	<1.5	Δ	×	×	×
比較例11	93	<1.5	Δ	×	×	×

[0020] [表3]

	導電率	0.2%耐力
	(%IACS)	(MPa)
実施例1	3 8	790
実施例2	5 2	5 4 0
実施例3	4 5	560
比較例1	2 5	1100
比較例2	2 4	280
比較例3	1 0 1	6 0
比較例4	8 2	450
比較例 5	1 8	480
比較例6	1 4	6 1 0
比較例7	7 0	3 7 0
比較例8	9 5	3 1 0
比較例 9	8 5	3 8 0
比較例10	8 8	160
比較例11	6 8	2 5 0

産業上の利用可能性

[0021] 銅合金バッキングプレートは、熱膨張係率が同程度である銅、銅合金(銅基合金) スパッタリングターゲットに対して拡散接合後の反りが少なく極めて有効である。また、 耐渦電流特性とその他のマグネトロンスパッタリングターゲットに必要とされる特性を バランス良く両立させた銅又は銅合金ターゲット/銅合金バッキングプレート組立体 を得ることができる。さらに、スパッタ膜のユニフォーミティも良好であるという優れた効果を有する。したがって、30kWを超えるようなハイパワースパッタに、特に有用である。

請求の範囲

- [1] マグネトロンスパッタリングに使用する銅又は銅合金ターゲット/銅合金バッキング プレート組立体であって、銅合金バッキングプレートがBe:0.2~0.5wt%含有する 低ベリリウム銅合金又はNi:2~4wt%、Si0.3~0.9wt%を含有するCu-Ni-Si 合金若しくはCu-Ni-Si系合金であることを特徴とする銅又は銅合金ターゲット/銅 合金バッキングプレート組立体。
- [2] Cu-Ni-Si系合金バッキングプレートにおいて、Ni:2〜4wt%、Si0.3〜0.9wt%、Cr:0.1〜0.9wt%若しくはMg:0.1〜0.9wt%を含有するCu-Ni-Si系合金であることを特徴とする請求項1記載の銅又は銅合金ターゲット/銅合金バッキングプレート組立体。
- [3] マグネトロンスパッタリングに使用する銅又は銅合金ターゲット/銅合金バッキング プレート組立体であって、銅合金バッキングプレートが導電率35〜60%(IACS)、0 . 2%耐力400〜850MPaを備えていることを特徴とする銅又は銅合金ターゲット/ 銅合金バッキングプレート組立体。
- [4] マグネトロンスパッタリングに使用する銅又は銅合金ターゲット/銅合金バッキング プレート組立体であって、銅合金バッキングプレートが導電率35~60%(IACS)、0 . 2%耐力400~850MPaを備えていることを特徴とする請求項1又は2記載の銅又 は銅合金ターゲット/銅合金バッキングプレート組立体。
- [5] 拡散接合された銅又は銅合金ターゲット/銅合金バッキングプレート組立体である ことを特徴とする請求項1〜4のいずれかに記載の銅又は銅合金ターゲット/銅合金 バッキングプレート組立体。
- [6] 拡散接合温度が175~450° Cであることを特徴とする請求項5記載の銅又は銅合金ターゲット/銅合金バッキングプレート組立体。

補正書の請求の範囲

[2005年5月10日 (10. 05. 05) 国際事務局受理:出願当初の請求の範囲 3は取り下げられた;出願当初の請求の範囲1は補正された; 他の請求の範囲は変更なし。(1頁)]

- [1] (補正後) マグネトロンスパッタリングに使用する銅又は銅合金ターゲット/銅合金 バッキングプレート組立体であって、銅合金パッキングプレートがBe:0.2~0. 5wt%含有する低ベリリウム銅合金又はNi:2~4wt%、Si0.3~0.9w t%を含有するCu-Ni-Si合金若しくはNi:2~4wt%、Si0.3~0. 9wt%を含有するCu-Ni-Si系合金であることを特徴とする銅又は銅合金ター ゲット/銅合金パッキングプレート組立体。
- [2] Cu-Ni-Si系合金バッキングプレートにおいて、Ni:2~4wt%、Si0. 3~0.9wt%、Cr:0.1~0.9wt%若しくはMg:0.1~0.9wt% を含有するCu-Ni-Si系合金であることを特徴とする請求項1記載の銅又は銅合 金ターゲット/銅合金バッキングプレート組立体。
- . [3] (削除)
 - [4] マグネトロンスパッタリングに使用する銅又は銅合金ターゲット/銅合金バッキングプレート組立体であって、銅合金バッキングプレートが導電率35~60%(IACS)、0.2%耐力400~850MPaを備えていることを特徴とする請求項1又は2記載の銅又は銅合金ターゲット/銅合金バッキングプレート組立体。
 - [5] 拡散接合された銅又は銅合金ターゲット/銅合金バッキングプレート組立体であることを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載の銅又は銅合金ターゲット/銅合金バッキングプレート組立体。
 - [6] 拡散接合温度が175~450° Cであることを特徴とする請求項5記載の銅又は銅合金ターゲット/銅合金パッキングプレート組立体。

補正された用紙(条約第19条)

条約19条に基づく説明書

請求の範囲第1項の記載中、成分量が特定されていない「Cu-Ni-5 Si系合金」という記載を、「Ni: 2~4wt%、Si0. 3~0. 9wt%を含有するCu-Ni-Si系合金」と補正し、合金成分を明細書の記述に整合させて補正した。

請求の範囲第3項は、銅合金の成分組成を特に限定しないものであったが、これを明細書の記述に整合させて銅合金の成分組成を限定した場合、

10 同第4項と重複することになるので、同第3項を削除した。

以上の補正により、特許請求の範囲の記載不備は解消した。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/017744

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ C23C14/34, C22C9/00, C22C9/06				
According to Inte	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC			
B. FIELDS SE.				
Minimum docum Int.Cl ⁷	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ C23C14/34, C22C9/00, C22C9/06			
Jitsuyo Kokai Ji	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922–1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994–2005 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971–2005 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996–2005			
JICST,	ase consulted during the international search (name of di WPI/L, SCIENCE DIRECT	ata base and, where practicable, search te	mis useu)	
C. DOCUMEN	ITS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where app		Relevant to claim No.	
A	YUTAKA KOSHIBA et al., Mitsub high performance oxygen free performance alloys, SECOND IN CONFERENCE ON PROCESSING MATE PROPERTIES, 2000, pages 101 t	copper and high TERNATIONAL RIALS FOR	1-6	
A	JP 03-079734 A (Sumitomo Kinz Hanbai Kabushiki Kaisha), 04 April, 1991 (04.04.91), Claims (Family: none)	zoku Kozan Shindo	1-6	
А	JP 01-180975 A (Tanaka Kikin: Kaisha), 18 July, 1989 (18.07.89), Claims (Family: none)	zoku Kogyo Kabushiki	1-6	
Y Further de	ocuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "C" later document published after the international filing date and not in conflict with the application but cited to und the principle or theory underlying the invention can considered novel or cannot be considered to involve an is step when the document of particular relevance; the claimed invention can considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention can considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention can considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention can considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention can considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention can considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention can considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention can considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document of particular relevance; the claimed invention can considered novel or cannot be considered			ation but cited to understand invention cannot be claimed invention cannot be clered to involve an inventive claimed invention cannot be step when the document is documents, such combination e art	
Date of the actual completion of the international search 28 February, 2005 (28.02.05) Date of mailing of the international search report 15 March, 2005 (15.03.05)			rch report . 03 . 05)	
	ng address of the ISA/ se Patent Office	Authorized officer		
Facsimile No. Form PCT/ISA/2	10 (second sheet) (January 2004)	Telephone No.	3/	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/017744

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant P 11-236665 A (Japan Energy Corp.), 31 August, 1999 (31.08.99), Claims & WO 01/00899 A1 A JP 2001-329362 A (Nikko Materials Co., Ltd.), 27 November, 2001 (27.11.01), Claims (Family: none)	
31 August, 1999 (31.08.99), Claims & WO 01/00899 A1 JP 2001-329362 A (Nikko Materials Co., Ltd.), 27 November, 2001 (27.11.01), Claims	ant to claim No.
27 November, 2001 (27.11.01), Claims	1-6
	1-6

		<u> </u>	
A. 発明の原	まする分野の分類(国際特許分類(IPC))		
Int. C1	C23C14/34, C22C9/00, C22C9/06		
B. 調査を行	ラった分野 (FROM 体) (FROM 体) (FROM (FROM) (FROM	<u>:</u>	
調査を行った境	· 分小限資料(国際特許分類(IPC))		
Int. Cl	C23C14/34, C22C9/00, C22C9/06		•
最小限資料以外	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの		
	E用新案公報 1922-1996年 公開実用新案公報 1971-2005年		
	公開美用新築公報 1971-2005年 登録実用新案公報 1994-2005年		
	1996-2005年		•
国際調査で使用	用した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)	
· IICST W	PI/L, SCIENCE DIRECT		
J1031, "	it, bollnob bitabl		
	7 1. 類はとれて守恭		
C. 関連する 引用文献の	ると認められる文献		関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	きは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
À	YUTAKA KOSHIBA, et al., Mitsubish		1 - 6
	performance oxygen free copper an		
	SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE OF	N PROCESSING MATERIALS FOR	
	PROPERTIES, 2000, p. 101-104		
	 JP 03-079734 A(住友金属鉱山伸銅則	反声株式会社) 1991 04 04	1 - 6
A	特許請求の範囲 (ファミリーなし		
	14 II III MANA PER (>) ()		
. A	JP 01-180975 A (田中貴金属工業株式	大会社)1989.07.18,	1 - 6
	特許請求の範囲 (ファミリーなし		
			 Mマ-会切
× C櫚の続	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別 □ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	概を参照。
* 引用文献		の日の後に公表された文献	for the standard constraint of the standard cons
3	連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「T」国際出願日又は優先日後に公表 出願と矛盾するものではなく、	された又献であって 路明の原理マけ理論
もの 「E」国際出	頭日前の出願または特許であるが、国際出願日	の理解のために引用するもの	ルップングスインス
り後に	公表されたもの	「X」特に関連のある文献であって、	当該文献のみで発明
「L」優先権	主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	の新規性又は進歩性がないと考	
	日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 文献(理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに		
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献よって進歩性がないと考えられるもの			
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献			
国際調査を完了した日 28.02.2005 国際調査報告の発送日 15.03.2005			
28. 02. 2005			
	の名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員)	4G 3028
	国特許庁(ISA/JP)	吉田 直裕	
	郵便番号100-8915 都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 0.3-3581-1101	内線 3416
	HE I I TELEPOOR PARTY OF THE WAY		

Q ((d= 2-1)	田本上フル河よとムフナ本	,
C (続き) . 引用文献の	関連すると認められる文献	関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
A	JP 11-236665 A (株式会社ジャパンエナジー) 1999.08.31, 特許請求の範囲 & WO 01/00899 A1	1-6
A	JP 2001-329362 A (株式会社日鉱マテリアルズ) 2001.11.27, 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	1-6